

Il colloquio relativo alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca con il seguente programma:

“Fabbricazione e misura di dispositivi a bassa dimensionalità, cresciuti su substrato di silicio, per applicazioni optoelettroniche”

previsto per il giorno **29 maggio 2024 alle ore 16.00** si svolgerà ai sensi dell’art. 6 del bando, in quanto per la commissione il solo esame dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati non ha consentito il formarsi di un giudizio soddisfacente.

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica.

Ciascun candidato riceverà, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, un link al quale dovrà collegarsi per poter partecipare alla seduta del colloquio creata dalla commissione.

Il link sarà attivo il giorno stesso fissato per il colloquio.

Ciascun candidato, terminato il colloquio, potrà conoscere il punteggio ottenuto consultando la pagina

<https://www.unipi.it/index.php/concorsi-gare-e-bandi>

alla sezione “Prove, colloqui e sorteggi - Aule virtuali”.

Alla stessa pagina sarà pubblicato il link all’evento per permettere il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi